Also published as:

**I** JP3527164 (B2)

# HIGH FREQUENCY CIRCUIT SUBSTRATE

Publication number: JP2001244375 (A)

**Publication date:** 

2001-09-07

Inventor(s):

**ARAI MASATOSHI** 

Applicant(s):

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification: - international:

H01L23/12; H01L23/15; H01L25/00; H01P5/08; H01P5/19;

H03F3/60; H01L23/12; H01L25/00; H01P5/08; H01P5/16; H03F3/60; (IPC1-7): H01L23/12; H01L23/15; H01L25/00;

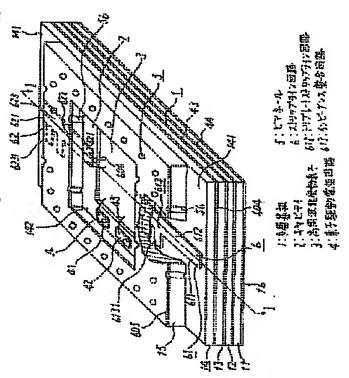
H01P5/08; H01P5/19; H03F3/60

- European:

Application number: JP20000055910 20000301 Priority number(s): JP20000055910 20000301

## Abstract of JP 2001244375 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high frequency circuit substrate that can be manufactured by a fewer steps, whose impedance matching performance is good, and that can be miniaturized. SOLUTION: In a high frequency circuit substrate comprising a high frequency active passive element 3 of a transistor or the like that is arranged in a cavity 2 of a multiplayer substrate 1 formed by a ceramic of aluminum nitride or the like, an element drive electric circuit 4 for driving this high frequency active passive element 3, and a strip line circuit 6 connected to the high frequency active passive element 3, an impedance matching circuit 613 having a triplate strip structure is provided in the same surface as that of the substrate where the strip line circuit 6, especially the triplate strip line circuit 612 is formed.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号 特開2001-244375 (P2001-244375A)

(43)公開日 平成13年9月7日(2001.9.7)

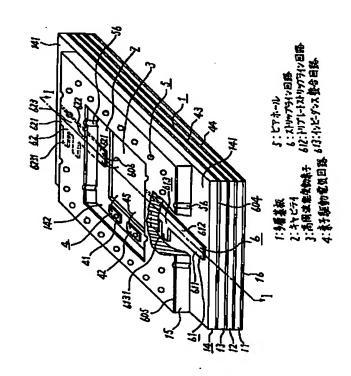
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		戲別記号	F I デーマコート*(参考)
H01L	23/12	301	H01L 23/12 301Z 5J067
	23/15		25/00 B
	25/00		H01P 5/08 L
H01P	5/08		5/19 A
	5/19		H03F 3/60
		審査請求	R 未請求 請求項の数8 OL (全8頁) 最終頁に続く
(21)出願番号		特度2000-55910(P2000-55910)	(71)出顧人 000008013 三菱電機株式会社
(22)出顧日		平成12年3月1日(2000.3.1)	東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号
			(72)発明者 新居 奠敏
			東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三
			菱電機株式会社内
			(74)代理人 100073759
			弁理士 大岩 増雄
			Fターム(参考) 5J087 AA04 AA21 CA75 CA91 CA92
			FA18 HA25 KA29 KA68 KS03
			KS11 LS11 LS12 QA04 QA05
			QAD6 QS03 QS12 QS17
			QANG QSU3 QS12 QS17
			1

# (54) 【発明の名称】 高周波回路基板

## (57)【要約】

【課題】 少工程にて製造可能でありながらインビスーダンス整合性能が良好であり、しかも小サイズ化が可能な商周波回路基板を提供すること。

【解決手段】 窒化アルミニウムなどのセラミックスにて形成された多層基板1のキャビティ2内に配置されたトランジスタなどの商周波能受助素子3、この商周波能受助素子3を駆助する素子駆助電気回路4、および上記高周波能受助素子3に接続されたストリップライン回路6を有する高周波回路基板において、上記ストリップライン回路6、就中、トリブレートストリップライン回路6、就中、トリブレートストリップ持造を有するインピーダンス整合回路613を備えたものである。



10

1

#### 【特許請求の範囲】

【 請求項 1 】 多層基板のキャビティ内に配置された高周波能受助素子、この高周波能受助素子を駆助する素子駆助電気回路、および上記高周波能受助素子に接続されたストリップライン回路を有する高周波回路基板において、上記ストリップライン回路が形成された基板面と同一面にトリプレートストリップ構造を有するインビーダンス整合回路を備えたことを特徴とする高周波回路基板。

【 請求項2 】 多層基板は、紫子駆動電気回路を構成する電気回路パターンの少なくとも一部を層内に有することを特徴とする請求項1記載の高周波回路基板。

【 請求項3 】 多層基板は、熱伝導性に優れた軽量のセラミックスにより形成されたことを特徴とする請求項1または請求項2記載の高周波回路基板。

【 請求項4 】 セラミックスは、窒化アルミニウムであることを特徴とする請求項3記載の商周波回路基板。

【 請求項 5 】 複数の高周波能受動索子を有し、ストリップライン回路は高周波電力をそれら複数の高周波能受動索子に分配する電力分配回路および/またはそれら複 20 数の高周波能受動索子からの高周波電力を合成する電力合成回路を有することを特徴とする請求項 1 記載の高周波回路基板。

【 調求項7 】 複数の高周波能受助素子を有し、それら 複数の高周波能受助素子はストリップライン回路により 直列および/または並列に接続されたことを特徴とする 翻求項1または請求項5記載の高周波回路基板。

【 請求項8 】 商周波能受助素子は、ヒートシンクを介してキャビティ内に配置されたことを特徴とする請求項 1 記載の商周波回路基板。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばマイクロ波 回路を構成する高周波回路基板に関し、特にインピーダ ンス整合回路を有する高周波回路基板に関するものであ 40 る。

#### [0002]

【従来の技術】図7は、従来の髙周波回路基板の斜視図であって、1は多層基板、2はキャビティ、3は髙周波能受動素子、4は髙周波能受動素子3を駆動する素子駆助電気回路、5はビアホール、6はストリップライン回路、8はシールリング実装のためのシールリングベースである。基板1は誘電体層の複数が積層した構造を有し、その表面にキャビティ2が形成されており、このキャビティ2内に髙周波能受助素子3が配置されている。

商周波能受動衆子3は、金ボンディングワイア45により衆子駆動電気回路4に電気的に接続され、それにより 駆動されて商周波信号の増幅あるいはその他の機能をな

7

【0003】外部からの高周波信号を伝送するストリップライン回路6は、基板1の表面に形成されており、金ボンディングワイア606により高周波能受動素子3に電気的に接続されている。基板1内には、ストリップライン回路6の高周波グランドパターン層(図示せず)が設けられている。なおシールリングベース8は、その上面にメッキ層81を有し、したがってシールリングベース8の直下に存在するストリップライン回路6の部分はこのメッキ層81と上記高周波グランドパターン層とからトリプレートストリップライン構造となっている。

【0004】従来の高周波回路基板は上記のような構成 を有し、髙周波能受動素子3に必要な外部とのインピー ダンス整合のための整合回路としては、使用する商周波 能受助索子3内にそれを作り込むMMICによる方法、 整合回路を有する誘電体基板を別途製造してそれをキャ ビティ2内に高周波能受助素子3と一緒に実装する方法 などが知られている。しかしMMICは、一般的に高価 であって高周波回路基板のコストアップを招く問題があ る。一方、整合回路を有する誘電体基板をキャビティ2 内に実装する方法は、上記誘電体基板自体の実装や組立 の際の作業上のバラツキに起因して整合性能を不安定と なし、また髙周波回路基板製造の多工程化や上記の実装 や組立のための領域マージンが必要となるなどの問題が ある。さらに上記誘電体基板を実装するためのスペース が必要であるために、髙周波回路基板の小サイズ化を阻 害する問題点もある。

【0005】一方、特開平6-291520号公報には、ストリップライン回路と整合回路とを有する多層基板が開示されているが、上記ストリップライン回路と整合回路とは互いに異なる層上に形成されているために整合性能が未だ不十分であり、また両回路を別の層に設けるので多層基板の層数が増えて高周波回路基板の小サイズ化を阻害する問題点もある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来技術が孕んでいる諸問題を解決し、しかして少工程にて製造可能でありながら整合性能が良好であり、しかも小サイズ化が可能な高周波回路基板を提供することを課題とするものである。

[0007]

【 課題を解決するための手段】本発明による高周波回路 基板は、(1)多層基板のキャビティ内に配置された高 周波能受動素子、との高周波能受動素子を駆動する素子 駆動電気回路、および上記高周波能受動素子に接続され たストリップライン回路を有する高周波回路基板におい 50 て、上記ストリップライン回路が形成された基板面と同 3

一面にトリプレートストリップ構造を有するインビーダ ンス整合回路を備えたものである。

- (2)上記(1)において、多層基板は、紫子駆動電気 回路を構成する電気回路パターンの少なくとも一部を層 内に有するものである。
- (3)上記(1)または(2)において、多層基板は、 熱伝導性に優れた軽量のセラミックスにより形成された ものである。
- (4)上記(3)において、セラミックスは、窒化アル ミニウムである。
- (5)上記(1)において、高周波回路基板は複数の高 周波能受動素子を有し、ストリップライン回路は高周波 電力をそれら複数の高周波能受助素子に分配する電力分 配回路および/またはそれら複数の高周波能受動素子か らの高周波電力を合成する電力合成回路を有するもので ある。
- (6)上記(1)または(5)において、ストリップライン回路の少なくとも一部はトリブレートストリップライン回路であり、インピーダンス整合回路は上記トリプレートストリップライン回路と一体的に構成されている 20ものである。
- (7)上記(1)または(5)において、高周波回路基板は複数の高周波能受動素子を有し、それら複数の高周波能受動素子はストリップライン回路により直列および/または並列に接続されたものである。
- (8)上記(1)において、髙周波能受動素子は、ヒートシンクを介してキャビティ内に配置されたものである。

### [0008]

【発明の実施の形態】実施の形態1. 図1は本発明における実施の形態1の一部破断図を含む斜視図であり、図2は図1のI-I線に沿った断面図である。図1~図2において、1は多層基板、2はキャビティ、3は高周波能受助素子、4は高周波能受助素子を駆動する素子駆助電気回路、5はビアホール、6はストリップライン回路である。

【0009】多層基板1は、層11~層15の5層構造を有し、いずれの層もセラミックスなどの電気絶縁性に優れた誘電体により形成されている。なお本発明において、上記の誘電体としては通常のセラミックスよりも熱 40 伝導性に優れた軽量のセラミックス、例えば窒化アルミニュウムなどが好ましい。かかるセラミックスを用いると多層基板1自体がヒートシンクの機能をなし、しかも高周波回路基板の軽量化に繋がる。層11~層14は互いに同じ表面積を有するが、層15のみはその長さが層11~層14のぞれらより短く、したがってその短い分だけ層14の両端部の上面141が露出している。層11の下面にはベタ金属メッキ層16を有する。

【0010】キャビティ2は、多層基板1の層13、層体的に結合した形状を有する。タブ6131、6231 14の各層の上面の一部が露出する階段状に形成されて 50 としては、いずれも2個づつ形成した例が示されている

2001 2440

4

いる。層13の露出表面上には高周波能受助累子3が配置されている。高周波能受動累子3としては、トランジスタ、コンデンサ、抵抗などの累子、さらには必要に応じてその他の累子を組合わせて構成したものであって、増幅や変調などの能動的機能をなす高周波能動累子、あるいは検波や遮波などの受動的機能をなす高周波受動素子であってもよい。

【0011】層14のキャビティ2内の露出表面142上には、素子駆動電気回路4の一部である電気回路パターン41、42が設置されている。素子駆動電気回路4は、上記電気回路パターン41、電気回路パターン42、および層12の上面に形成された電気回路パターン43と層11の上面に形成された電気回路パターン44、および後記するビアホール5の一部とからなる。電気回路パターン41、42は、ビアホール5の上記一部により、それぞれ電気回路パターン43、44と電気的に接続されている。また高周波能受動素子3と電気回路パターン41、42とは金ボンディングワイア45により電気的に接続されており、電気回路パターン43、44は外部電源(図示せず)に接続される。

【0012】ストリップライン回路6は、髙周波能受動 **素子3を中央にしてその両側に設けられており、その両** 側のストリップライン回路部分61、62は互いに同じ **構造を有する。そこで図の向かって左側のストリップラ** イン回路部分61について、以下にその構造を説明する と、それはマイクロストリップライン回路(以下、MS L回路) 611、トリプレートストリップライン回路 (以下、TSL回路) 612、およびインピーダンス整 合回路(以下、整合回路) 613とからなり、整合回路 613を中央にしてその両側にTSL回路612が、さ らに二つのTSL回路612の各外側にMSL回路61 1が存在する構成となっている。換言するとストリップ ライン回路部分61は、図の左からMSL回路611-TSL回路612-整合回路613-TSL回路612 -MSL回路611の直列路(一部の符号付け省路)と なっていて、しかしてTSL回路812を含み、またT SL回路612はトリプレートストリップ構造の整合回 路613を含んでいる。同様にストリップライン回路部 **分62は、図の左からMSL回路621-TSL回路6** 22-整合回路623-TSL回路622-MSL回路 621の直列路(一部の符号付け省略)となっている。 なお図1においては上記直列路のうち、整合回路613 が存在する箇所を破断図で示す。

【0013】ストリップライン回路6は、多層基板1の層14の上面に形成されており、このうちMSL回路611、621、TSL回路612、622は短冊形状を呈するが、整合回路613、623は上記の短冊形状体に図示する通りのタブ6131、6231をそれぞれ一体的に結合した形状を有する。タブ6131、6231としては、いずれも2個プラ形成した例が示されている

が、タブの大きさや形状は、回路整合のために必要なイ ンピーダンスの程度に依存して適宜決定してよい。

【0014】604は多層基板1の層13の上面に形成 された髙周波グランド下面パターン層であり、605は 多層基板1の層15の上面に形成された高周波グランド 上面パターン層であって、TSL回路612、622お よび整合回路613、623は上記の髙周波グランド上 下両面パターン層604、605により遮蔽されてい る。ストリップライン回路6は、金ボンディングワイア 606により高周波能受動素子3と電気的に接続されて 10 いる。

【0015】ピアホール5は、ピアホール部分51~5 5 および半割ピアホール部分56からなる。電気回路パ ターン41、42と電気回路パターン43、44とは、 それぞれピアホール部分51、52により、高周波能受 動素子3の下面とベタ金属メッキ層16とはピアホール 部分53により、髙周波グランド下面パターン層604 とベタ金属メッキ層16とはピアホール部分54によ り、また髙周波グランド上面パターン層605とベタ金 凮メッキ層 16とはピアホール部分55 および半割ピア 20 ホール部分56により、それぞれ電気的に接続されてい る。

【0016】実施の形態1においては、トリプレートス トリップ構造を有する整合回路613がTSL回路61 2内に形成されるので、図7に示す従来の高周波回路基 板のように高価なMMICを採用する必要がなく、ある いは整合回路を有する誘電体多層基板をキャビティ2内 に実装する場合における組立による特性バラツキや髙周 波回路基板製造の多工程化などの問題が解消される。さ らに整合回路613はTSL回路612と同一面上に形 成されるので、両者を互いに別の面上に形成する場合に みられる整合不良の問題も解消し、しかも多層基板の層 数を減らすことができて商周波回路基板の小サイズ化が 可能となる。また素子駆動電気回路4のうちの電気回路 パターン43、44を多層基板1内に形成することによ り、髙周波回路基板の表面の電気回路パターン41、4 2を簡略化できて、この点からも髙周波回路基板を小サ イズ化する上で有利となる。

【0017】実施の形態2.図3は本発明における実施 の形態2の斜視図であり、図4は図3の一部を破断した 40 斜視図である。即ち、層15の大部分を除去して層14 の上面の大部分を露出した状態の斜視図である。図3~ 図4においては、図1~図2と同じ部分は同じ符号を付 している。実施の形態2は、高周波能受助素子3が高周 波能受助衆子部分31、32の2部分からなり、それら は一つのキュビティ2内に並列配置されており、またス トリップライン回路6は、図4に示すような二つのY字 状を呈するストリップライン回路部分61、62からな る。ストリップライン回路部分61は、その三つの各先 端部はMSL回路611であり、その中間部は整合回路 50 受助紫子部分31を変調の機能をなす髙周波能助紫子と

613を含むTSL回路612となっている。ストリッ プライン回路部分62も同様にその三つの各先端部はM SL回路621(符号付け省略、以下同様)であり、そ の中間部は整合回路623を含むTSL回路622とな っている。

6

【0018】髙周波能受動素子部分31、32は互いに 同じまたは異なる機能を有し、ストリップライン回路部 分61は髙周波電力を2個の髙周波能受励素子部分3 1、32に分配し、一方、ストリップライン回路部分6 2は2個の髙周波能受動素子部分31、32からの髙周 波電力を合成する。あるいはその逆にストリップライン 回路部分62は高周波電力を2個の高周波能受動素子部 分31、32に分配し、一方、ストリップライン回路部 分61は2個の高周波能受動素子部分31、32からの 商周波電力を合成する。なお607は、多層基板1内に 形成された抵抗であって、その抵抗値は上記の高周波電 力を所望の比率で分配および合成するように設定され

【0019】実施の形態2は、前記した実施の形態1の 効果に加えてストリップライン回路6がY字状路を有す るので、高周波電力の分配や合成が可能になると共にス トリップライン回路6の簡素化、ひいては商周波回路基 板の一層の小サイズ化や製造コストの低減を可能にす る。

【0020】実施の形態3. 図5は本発明における実施 の形態3の斜視図であって、図1と同じ部分は同じ符号 を付している。実施の形態3は、前配実施の形態1とは 長尺の多層基板 1 に多数のキャビティ2を設けてそれぞ れのキャビティに高周波能受助案子3を配置した点にお 30 いて異なる。即ちキャビティ2は、キャビティ部分2 1、22、···、2 i、···、2 nのn個のキャビ ティ部分からなり、それぞれのキャビティ部分には髙周 波能受動素子部分31、32、・・・、3 i 、・・・、 3nがそれぞれ配置されている。またストリップライン 回路6は、ストリップライン回路部分61、62、・・ ·6i、・・・、6nからなり、これらいずれのストリ ップライン回路部分とも前記実施の形態1において用い られたストリップライン回路6と同じ構造並びに機能を 有し、しかしてMSL回路、TSL回路、および整合回 路を内蔵する。なおストリップライン回路部分6 i は、 その両側に位置する髙周波能受動衆子部分3 (i-1) と3 (i+1)とを直列接続する。

【0021】髙周波能受助累子部分31、32、・・ ・、3i、・・・、3nは、互いに同じあるいは異なる 機能を有するものであってもよい。同じ機能を有するも の、例えば、増幅機能を有するものを複数用いると、高 利得髙出力の髙周波特性を有する髙周波回路基板を得る ことができる。あるいは例えば、商周波能受動索子部分 31を濾波の機能をなす髙周波受動素子とし、髙周波能 7

し、高周波能受動素子部分33を増幅の機能をなす高周 波能動素子とするなどとしてもよい。

【0022】さらにストリップライン回路部分61、62、・・・6i、・・・、6nのうちの一部をY字などの2分岐路あるいはそれ以上の多分岐路のものとし、高周波能受動素子部分31、32、・・・、3i、・・

・、3nを並列に、あるいは直列に接続されたストリップライン回路部分群を並列に接続してもよい。

【0023】実施の形態3は、前記した実施の形態1の 効果に加えて、ストリップライン回路により直列および 10 /または並列に接続された複数の高周波能受動素子を備 えているので、例えば高利得高出力の高周波特性を有す る高周波回路基板や検波、濾波、増幅、変調などの多機 能を具備する高周波回路基板を得ることができる。

【0024】実施の形態4.図6は本発明における実施の形態4の断面図である。図6においては、図1~図2と同じ部分は同じ符号を付しており、実施の形態4は前記実施の形態3とは高周波能受助素子3がヒートシンク7を介してキャビティ2内に配置されている点において異なる。即ち、図7においてヒートシンク7は、ヒート 20シンク部分71、72、・・・からなる。高周波能受助素子部分31、32、・・・は、それぞれキャビティ部分21、22、・・・に露出した多層基板1の層13の上面に設置されたヒートシンク部分71、72、・・・の上に設置されている。

【0025】ヒートシンク7としては、熱伝導性に優れ、且つ髙周波能受助素子3の下面をベタ金属メッキ層16とピアホール部分53を介して電気的に接続できるように電導性のもの、例えば金コートダイアモンド、金コート窒化効素、銅などが用いられる。

【0026】実施の形態4は、前記した実施の形態1の効果に加えて、髙周波能受助素子をヒートシンクを介して配置しているので、多層基板1の熱伝導率が小さい場合や髙周波能受助素子3の発熱量が大きい場合に、髙周波能受助素子3の冷却が良好となる効果がある。

#### [0027]

【発明の効果】本発明の高周波回路基板は、以上説明した通り、多層基板のキャビティ内に配置された高周波能受動素子、この高周波能受動素子を駆動する素子駆動電気回路、および上記高周波能受動素子に接続されたストリップライン回路を有する高周波回路基板において、上記ストリップライン回路が形成された基板面と同一面にトリブレートストリップ構造を有するインピーダンスを合回路を備えたものである。したがってインビーダンスを合のために高価なMMICを採用する必要がなく、あるいは整合回路を有する誘電体多層基板をキャビティ高高波回路基板製造の多工程化などの問題が解消される。さらに整合回路はトリブレートストリップライン回路なのストリップライン回路と同一面上に形成されるので、

両者を互いに別の面上に形成する場合にみられる整合不 良の問題も解消し、しかも多層基板の層数を減らすこと ができて高周波回路基板の小サイズ化が可能となる。

【0028】また多層基板は紫子駆動電気回路を構成する電気回路バターンの少なくとも一部を層内に有するものであると、高周波回路基板の表面の電気回路バターンを簡略化できて、この点からも高周波回路基板の小サイズ化に有利である。

【0029】さらに多層基板は、熱伝導性に優れた軽量のセラミックス、例えば窒化アルミニウムにより形成されると、多層基板自体がヒートシンクの機能をなし、且つ高周波回路基板の軽量化を可能にする。

【0030】さらに高周波回路基板が複数の高周波能受助素子を有し、ストリップライン回路は高周波電力をそれら複数の高周波能受動素子に分配する電力分配回路および/またはそれら複数の高周波能受動素子からの高周波電力を合成する電力合成回路を有すると、高周波電力の分配や合成が可能となると共にストリップライン回路の簡素化、ひいては高周波回路基板の一層の小サイズ化や製造コストの低減が可能になる。

【0031】さらにストリップライン回路の少なくとも一部はトリプレートストリップライン回路であり、インビーダンス整合回路は上記トリプレートストリップライン回路と一体的に構成されていると、伝送される高周波信号に対して遮蔽が良好であるので伝送信号の波形の乱れなどの忌むべき問題が少なく、また整合回路をトリプレートストリップライン回路と一体構成とすることによりインビーダンス整合性が一層良好となる。

【0032】さらに複数の高周波能受動素子を有し、そ 30 れら複数の高周波能受動素子はストリップライン回路に より直列および/または並列に接続されると、例えば高 利得高出力の高周波特性を有する高周波回路基板や検 波、遮波、増幅、変調などの多機能を具備する高周波回 路基板を得ることができる。

【0033】またさらに商周波能受助素子は、ヒートシンクを介してキャビティ内に配置されると、多層基板の熱伝導率が小さい場合や商周波能受助素子の発熱量が大きい場合に、商周波能受助素子の冷却が良好となる効果がある。

# 0 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明における高周波回路基板の実施の形態 1についての一部破断図を含む斜視図である。

【図2】 図1の1-1線に沿った断面図である。

【図3】 本発明における高周波回路基板の実施の形態 2についての斜視図である。

【図4】 図3の一部破断斜視図である。

【図5】 本発明における髙周波回路基板の実施の形態 3についての斜視図である。

【図6】 本発明における高周波回路基板の実施の形態 50 4 についての断面図である。

(6)

10

【図7】 従来の髙周波回路基板についての斜視図である。

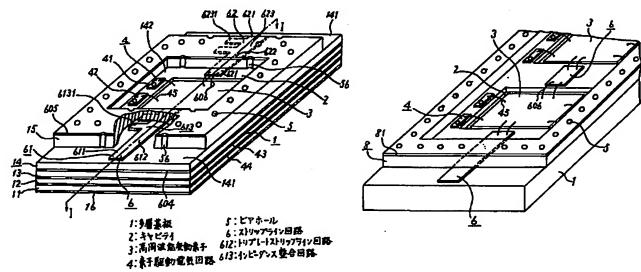
# 【符号の説明】

- 1 多層基板、16 ベタ金属メッキ層、2 キャビティ、3 髙周波能受助素子、4 素子駆助電気回路、4
- 3 電気回路パターン、44 電気回路パターン、5 \*

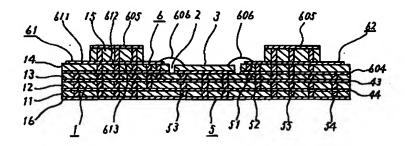
\* ピアホール、56 半割ピアホール、6 ストリップライン回路、604 高周波グランド下面パターン層、605 高周波グランド上面パターン層、611 マイクロストリップライン回路、612 トリプレートストリップライン回路、613 インピーダンス整合回路。

【図1】

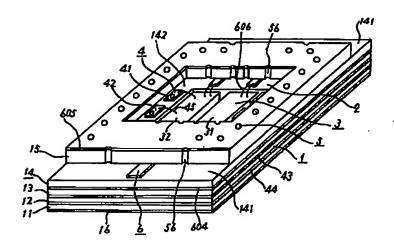
【図7】



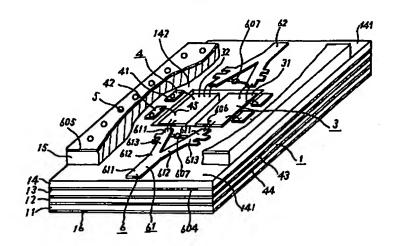
【図2】



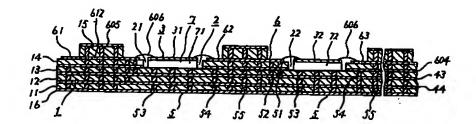
【図3】



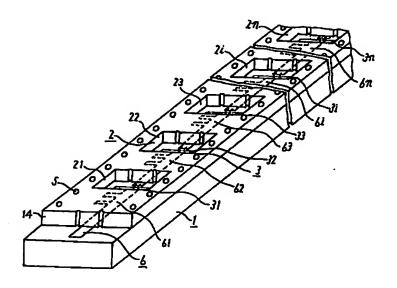
【図4】



【図6】



【図5】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.' H O 3 F 3/60 識別記号

F I H O 1 L 23/14

テーマコード(参考)

C